

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

2026.04.09(木) 15:00~15:50 ライブ配信

2026.04.14(火) 15:00~15:50 アーカイブ配信

お申し込み時に
ご希望の日時を
お選びください

見えないものを観る！光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介

高機能フィルムやガラスなどの透明材料や Ga_2O_3 や SiC の表面及び内部の欠陥・キズ・フィラーなどを対象に、これまでにない大塚電子独自の技術を搭載した光波動場三次元顕微鏡の概要と代表的なアプリケーションをご紹介します。光学フィルムの表面粗さや内部のボイド検出、光導波路の形状や屈折率差の OPD 評価で採用実績が増えてきました。いままで見えなかったものが簡単・迅速に観えることで、お客様に新たな価値を提供します。

* 透過するサンプルが対象。
* 本セミナーは2025年9月に放映したものを配信いたします。

関連機器



nm オーダーの透明な異物・欠陥の評価が可能

1ショットで高さ方向の情報を取得

非破壊・非接触・非侵襲で測定が可能

光波動場三次元顕微鏡
MINUK

お申し込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/534>

ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp